Search Notes

App	lication	on/C	ontro	l No
772	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J. 11 O	011110	1110.

Applicant(s)/Patent under Reexamination

10/822,749

Examiner

NAKAMURA, AKIO Art Unit

Hoai v. Pham

2814

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
257	686	4/2/2006	НР		
257	687	4/2/2006	HP		
257	777	4/2/2006	НР		
257	787	4/2/2006	HP		

INTERFERENCE SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
_						

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
	,		
;			
·			
		,	